

ЗАСІДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РАДИ НН ІМЗ ім. Є.О. Патона
ПРОТОКОЛ № 19/25 від 26 травня 2025 р.

Присутні (13): І.А. Владимирський, А.В. Мініцький, М.В. Карпець, Ю.І. Богомол, М.М. Ямшинський, Є.Г. Биба, С.І. Конорев, В.В. Квасницький, О.А. Сливінський, О.Д. Кагляк, М.В. Новаківська, М.С. Блощинин, Є.П. Чвертко.

С.І. Конорев:

- про стан підготовки документів щодо планування та організації освітнього процесу в 2025/2026 н.р. Завідувачам кафедр інформацію прийняти до відома.

А.В. Мініцький:

- про проведення вебінару відділом аспірантури та докторантури 28.05.2025 о 15:00 щодо внесення до плану підготовки аспірантів третього курсу денної форми навчання єдиного державного заліку з української та іноземної мов, питання вчасної підготовки дисертації до захисту та проходження процедури захисту тощо. Для участі у вебінарі необхідно заповнити Google-форму https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLhk37rGYBY9ELWfAwJF5_17Cb84DN3kJYxXqWpGHCqEdYtw/viewform?usp=sharing&ouid=110472357829146239150

Завідувачам кафедр проінформувати та долучити аспірантів та керівників до участі у вебінарі.

Є.Г. Биба:

- про відновлення роботи трансмісійного електронного мікроскопа в лабораторії електронної та оптичної мікроскопії Центру колективного користування науковим обладнанням «Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів». У зв'язку з відсутністю на даний час в Центрі витратних матеріалів для проведення електронно-мікроскопічних досліджень на просвіт, на даний момент зразки для відповідних досліджень мають надаватися з відповідною пробопідготовкою:

- порошкоподібні зразки мають бути нанесені на мідну сітку діаметром 3,05 мм, стабільну до впливу електронного променя, покриту вуглецевою плівкою (carbon support film) товщиною (10 – 50) нм. Розмір частинок порошку не повинен перевищувати 100 нм;

- монолітні зразки (фольги) мають бути стабільними до впливу електронного променя, круглої форми діаметром 3 мм, з областями прозорими для електронного променя, очищений, має містити вікна з однорідною товщиною.

М.С. Блощинин:

- про подачу заяв для вступу до магістратури. Всього випускниками бакалаврату НН ІМЗ ім. Є.О. Патона подано 64 заяви, з них 4 – не до НН ІМЗ ім. Є.О. Патона, з загального випуску у 82 особи. За кафедрами: ВТМПМ – 17 заяв з 24 (70 %); ЗВ – 17 заяв з 25 (68 %); ЛТФТ – 7 заяв з 10 (70 %); ЛВ – 8 заяв з 8 (100 %); ФМТО – 15 заяв з 15 (100 %).

Є.П. Чвертко:

- про гранти CRDF на підтримку українських вчених для публікації статей в Open Access та для участі у фахових конференціях, семінарах і т.п.

Детальніше про гранти на публікації: <https://www.crdfglobal.org/funding-opportunities/support-for-scientists-technicians-and-engineers-publishing-articles-in-the-fields-of-aeronautics-artificial-intelligence-materials-science-nuclear-science-and-quantum/>

Детальніше про гранти на участь у заходах: <https://www.crdfglobal.org/funding-opportunities/conference-travel-support-for-scientists-technicians-and-engineers-in-the-fields-of-aeronautics-artificial-intelligence-materials-science-nuclear-science-and-quantum/>

Завідувачам кафедр донести інформацію до відома НПП.

- про конкурс NATO SPS, дендлайн першого етапу – 06.07.2025. Завідувачам кафедр донести інформацію до відома НПП та сприяти підготовці максимальної кількості заявок.

О.А. Сливінський:

- про проходження онлайн-курсу «Серіаліті про конфлікт інтересів: спільна робота близьких осіб». Відповідно до розпорядження № РП/181/25 від 05.05.2025 керівникам структурних підрозділів та їх заступникам: 1) пройти онлайн-курс «Серіаліті про конфлікт інтересів: спільна робота близьких осіб» (<https://study.nazk.gov.ua/kursi/courses/spilna-robot-a-blyzkyhosib/>); 2) подати сертифікати про успішне проходження навчання на адресу daschenko.op@gmail.com до 30 травня 2025 року; 3) забезпечити розміщення сертифікатів про проходження антикорупційного навчання на сайтах відповідних підрозділів;

- про актуалізацію даних щодо стану закріплених за структурними підрозділами приміщень, згідно наданої форми. Завідувачам кафедр надати інформацію до 12:00 02.06.2025.

Директор

НН ІМЗ ім. Є.О. Патона



Ігор ВЛАДИМИРСЬКИЙ